



『高精度電子プローブマイクロアナライザ の活用方法』

日時： 令和6年2月15日（木） 13:30～14:30

申込〆切：令和6年2月9日（金）

お申込み：FAX、電話、メールのいずれか
（宛先は一番下をご参照ください）

定員
20名

場所： 山梨県産業技術センター イノベーション支援棟 2階
（甲府技術支援センター 甲府市大津町 2094）

講師： 日本電子株式会社 SA事業ユニット SA技術開発
高倉 優 氏

電子プローブマイクロアナライザ（EPMA）は、電子線を照射したごくごく小さな領域の試料表面の元素分析が可能な装置です。当センターでは新たなEPMAの運用を開始します。従来当センターで運用していた装置に比べて、電界放出型電子銃と高精度分光結晶によって分析能力が大幅に向上するほか、観察中でも視野内の主な構成元素が分かり、操作性も大きく向上します。

今年4月からの運用開始直後から有効にご活用頂くため、どんな分析ができるのか、どんな時にどのような機能が使えるのかをはじめ、一足早く装置の概要などを紹介します。

申 込 書

貴社名：

連絡ご担当者名：

ご連絡先（TEL、E-mail など）

申込者名	部署名	申込者名	部署名

※ お申し込み頂いた個人情報、本研修会開催事務においてのみ使用します。

※ お申し込み頂いた会社名を講師にお知らせいたしますのでご了承ください。

申込・問合せ：材料・燃料電池技術部工業材料科 阿部・石田・鈴木・深澤

E-Mail：yitc-kit03@pref.yamanashi.lg.jp TEL：055-243-6111(代表) FAX：055-243-6110

(エルジー)